



### Messtechnik

Prof. Dr. Robert Bösnecker, angewandte Informatik

(Prof. Dr. Martin Jogwich, E-Technik)

Technische Hochschule DEGGENDORF (University of Applied Sciences)

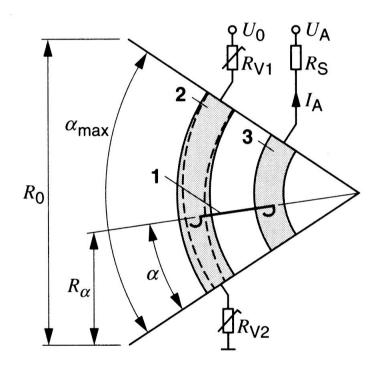
# 5. Messung nicht-elektrischer Größen: Vorlesungsinhalte

- 5.1 Messung geometrischer Größen
- 5.1.1 Berührende Abstands- und Winkelmessung
- 5.1.2 Berührungslose Abstands- und Winkelmessung

### 5. 1 Messung geometrischer Größen:

5.1.1 Berührende Abstands- und Winkelmessung:

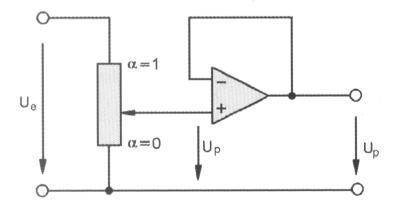
**5.1.1.1 Potentiometersysteme** 



#### Schleifpotentiometer

mit Schleifer (1), Widerstandsbahn (2), Kontaktbahn (3)

(Bosch: Autoelektrik/Autoelektronik)

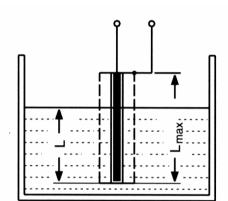


#### Potentiometer mit Spannungsfolgerschaltung

(S. Hesse, G. Schnell: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation)

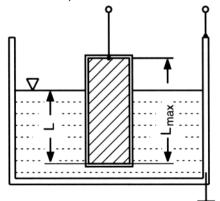
### 5. 1 Messung geometrischer Größen:

## 5.1.1 Berührende Abstands- und Winkelmessung: 5.1.1.2 Kapazitive Systeme (1)



#### Kapazitive Füllstands-Messsysteme

(J. Niebuhr, G. Lindner: Physikalische Messtechnik mit Sensoren)



$$h = I_0 \cdot \left(\frac{C - C_0}{C_0}\right) \cdot \frac{1}{\varepsilon_r - 1}$$
$$\frac{\Delta I}{I_0} = \frac{1}{(\varepsilon_r - 1)} \cdot \frac{\Delta C}{C_0}$$

#### Phys. Größen der Formeln:

h: Füllhöhe des Mediums (vom Boden aus gerechnet)

10: Gesamthöhe des Behälters

C: aktuell gemessene **Kapazität** des (teilweise gefüllten) Behälters

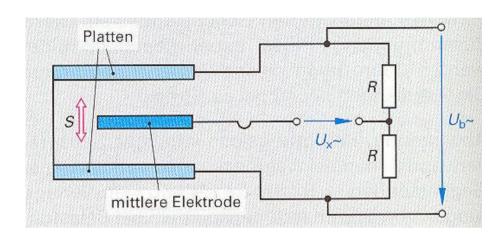
C<sub>0</sub>: Kapazität des leeren Behälters

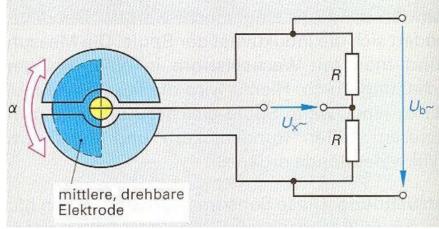
 $\varepsilon_r$ : **Dielektrizitätskonstante** (d. Materials = Dielektrikums DK, **Dielektrizitätszahl** 

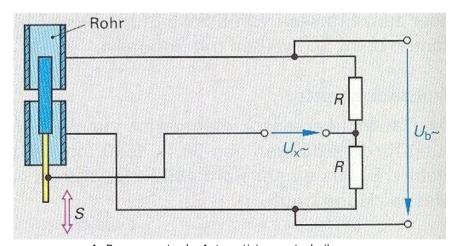
### 5. 1 Messung geometrischer Größen:

### 5.1.1 Berührende Abstands- und Winkelmessung:

5.1.1.2 Kapazitive Systeme (2)







A. Baumann et. al.: Automatisierungstechnik

#### Differenzialkondensatoren

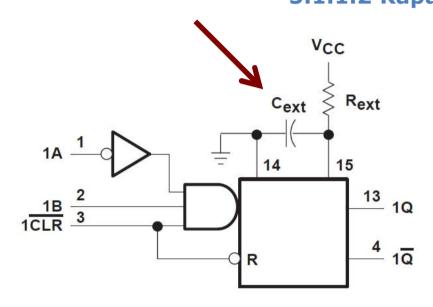
mit 
$$\Delta I_1 = -\Delta I_2$$
, bzw.  $\Delta A_1 = -\Delta A_2$ :

$$\frac{\Delta I_1}{I_0} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{u_0}{u_M} = -\frac{\Delta I_2}{I_0} \text{ bzw}$$

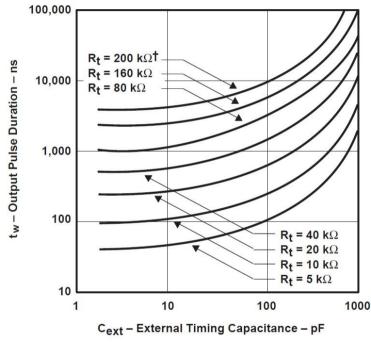
$$\frac{\Delta \alpha_1}{\alpha_0} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\underline{u_0}}{\underline{u_M}} = -\frac{\Delta \alpha_2}{\alpha_0}$$

### 5. 1 Messung geometrischer Größen:

5.1.1 Berührende Abstands- und Winkelmessung: 5.1.1.2 Kapazitive Systeme (3)



'LS123 Logic Diagram



This value of resistance exceeds the maximum recommended for use over the full temperature range of the SN54LS circuits. **Output Pulse Duration Versus External Timing Capacitance** 

**Kapazitive Messung** (Texas Instruments, SN74LS123 Monoshot)

Als C<sub>ext</sub> wird das kapazitive Mess-System angeschlossen

### 5. 1 Messung geometrischer Größen:

5.1.1 Berührende Abstands- und Winkelmessung:

5.1.1.2 Kapazitive Systeme (4)

logic diagram (positive logic)

CX

FC

RC

('LS624,
'LS628,
'LS629 only)

EN

**EXTERNAL CAPACITANCE** 100 M VCC = 5 V 꾸 10 M  $T_A = 25^{\circ}C$ Output Frequency 1 M 100 K 10 k 1 k 100 10 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 Cext - External Capacitance - F FIGURE 3

'LS624, 'LS628, 'LS629 OUTPUT FREQUENCY

Kapazitive Messung (Texas Instruments, SN74LS624 VCO)

Als C<sub>ext</sub> wird das kapazitive Mess-System angeschlossen